(19) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩ 公開特許公報(A)

昭55-157226

f) Int. Cl.³H 01 G 9/05

2. 1

識別記号

庁内整理番号 7924-5E ❸公開 昭和55年(1980)12月6日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

図コンデンサ用焼結素子の製造方法

顧 昭54-65129

②出 願 昭54(1979)5月25日

⑫発 明 者 老田昌弘

門真市大字門真1006番地松下雷

器産業株式会社内

⑫発 明 者 中田維明

門真市大字門真1006番地松下電 器産業株式会社内

⑩発 明 者 大島信正

門真市大字門真1006番地松下電

器産業株式会社内

⑪出 願 人 松下電器産業株式会社

門真市大字門真1006番地

邳代 理 人 弁理士 宮井暎夫

明 細 曹

1. 発明の名称

20特

コンデンサ用焼詰索子の製造方法

2. 特許請求の範囲

弁作用金属粉末を加圧成型して焼結し、その成型焼結体を細かく敷断するとともに各敷断片にリード部を接合した後再び焼結することを特徴とするコンデンサ用焼結案子の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

との発明はコンデンサ用締結業子の製造方法に 関するものである。

タンタルコンデンサ紫子の製造は、チップ案子に限らず、金属粉末の一定量を秤量して、全国粉末の一定量を秤量して、全国粉末の一定を軽されて、この加圧成型の際になかった。このような世界のでは、チップのようなでは、チップの表子の成型の際に、金属粉末の性の関となる。すなわち、上途の方法では比較的

大きな成型体は容易に製造できるが、特に小型の チップコンデンサ用成型体をつくる場合には一つ ずつ小さいペレットに加圧成型することはきわめ てむつかしく、金属粉末の量が10ミリグラム以 下になると、粉末の一定量を秤量してのちに、金 型の小孔に円滑に投入するととは、粉末の良好な 祝れ性が要求されるので、 きわめてむつかしくな る。 さらに、少量の 0.2~ 5.0 町の範囲になると、 金型の孔径はきわめて小さくなり、金属粉末の投 入はいっそうむつかしくなる。また、 0.2~ 0.5 西程度の超薄型成型体の加圧成型になると、成型 体中に粉末の疎密が生じ、小さな外力で欠けを生 じたりする。また、比較的に長寸の成型体の個別 成型では加圧むらが生じて、素子の中央部は離都 より嵩密度が小さくなる傾向がある。また、高容 量を得るためには金異粉末の粒色が2.0ミクロン あるいはそれ以下の徴粉末を用いる必要があり、 とのような金銭粉末の成型に際しては粉末のきわ めて良好な流れ性が要求される。

とのように、1個ずつペレットに加圧成型する

(1)

方法のほかに、 今年 86851号公報には切り 76 本のほかに、 今日 10 日本 10 日

したがって、との発明の目的は、上述の問題点を解決し、案材金属粉末にすぐれた流れ性を必要とせずに小型のコンデンサ用焼結架子を能率よく 製造することができる方法を提供することである。

との発明の特徴を第1図ないし第6図に基づいて説明する。すなわち、このコンデンサ用焼結案

(3)

つぎに、この加圧成型体 1 は 1500 ~ 1900 ℃で 1 0~ 6 0 分酸素を含まない雰囲気で締結する。 通常、 10⁻⁴ ~ 10⁻⁵Torr の実空中で統結し、この 際の温度と時間はリード部を接合する際の外力に 耐える程度に焼結できるように、上記の範囲で任 音に選択できる。

焼結された成型体1は再締結工程に移す前に、 チップ状に数断し、ひきつづいて、得られた裁断 片(チップ)2にリード級3をそれぞれ接合する ものである。

加圧成型体1の形状が、第1図に示すような塊状のときは、まず、第2図のようなうす根状にスライスして、しかるのちに、所望のチップ状に栽断する。

成型体 1 が第 2 図のような容板形状のときには それを破骸で示すように、チップ状に切りだして よい。

数断は通常のダイヤモンドカッタ・ダイサ・レーザ、電子ビーム等を用いることができる。リード額3は成型体1と同じ数材からなる金属を用い

子の製造方法は、タンタル・チタン・ニオブ・アルミニウム等の弁作用金属粉末を第1図のような一定大きさの塊状に加圧して成型体1とし、一旦焼結処理した後、第2図のように必要とする案子の大きさに載断するとともにそれぞれの数断片2に第3図ないし第6図のようにリード線3を接合し、さらにその状態で再び焼結処理することを特徴とするものである。

この発明において、弁作用金属粉末として、タンタル、チタン。ニオブ・アルミニウムなどの整 流性酸化皮膜形成金属およびとれらを主成分とする合金が使用される。

これらの金属粉末は凝集粉から粒径 2.0 ミクロンあるいはそれ以下の微粉末まで適用できる。

粉末の加圧成型は通常のプレスと金型によって行なわれ、加圧成型体Iの形状は塊状あるいは板状のものであり、それらの厚さおよびサイズはとくに創限はない。

粉末の加圧成型の際に少量の有機パインダを添加してもさしつかえない。

(4)

リード級3と栽断片2との接合は抵抗溶接,プラズマ、レーザ溶接等で行なうが、なかでも抵抗溶接が比較的に簡便である。

その他の接合方式として、数断片 2 にリード穴をあけるか、あるいは切り込みを設けて、リード 報 3 を 挿入し、数 断片 2 を 軽く 挟んで破壊しない 程度に力を加えて、リード線 3 が 簡単に脱落しないようにする方式が採用できる。

とれらのリード線3の接合状態のうち、栽断片2の面に平行にリード線3を抵抗溶接したもの、 および敷断片2の面に垂直にリード線3を突きあわせ溶接したものをそれぞれ第3および第4図に示す。

また、機械的にリード報3を圧接する方法のうち、裁断片2に穴を設けてリード報3を挿入した後載断片2を矢符のように両側から圧接したものを第5図に、切り込みをつけて、リード報3を挟んだものを第6図にそれぞれ示す。

とうして、作成したリード付きチップ案子(に はまだ多くの欠陥があるため、再続結を行なう。

(5)

この再焼給を行なわずにそのまま固体化してコン デンサにすると、舜命およびコンデンサ特性の悪 いものとなるのである。すなわち、再焼結を省略 したチップ数子4はあらかじめ締結してあるから、 比較的に竪牢であるとはいえ、溶接工程によって 少なからず損傷を受ける。まず、チップ素子4に リード級3を抵抗溶接する際に、溶接電極による 外力がチップ案子4に加わるために、とのチップ 第子4 に割れや脆弱部がしばしば発生し、このま ま固体化してコンデンサにすると杂子が途中で欠 けたり、破壊したりすることがある。また、破損 に到らないまでも、とのようなクラックの発生は コンデンサの強れ電流を大きくする原因となる。 さらにまた、抵抗溶接時の溶接電極材料によるチ ップ案子4の汚染あるいは溶接部の発熱の結果、 空気中の酸素によって、結晶性酸化皮膜が生成し、 コンデンサの洩れ槌旋特性を悪くする。また、リ - ド級3を軽接しないで、機械的に圧接する場合 にも、チャブ素子4のクラックおよびチャブ案子 4 の本体とリード部の接触不良は回避できない。

فتخت. ، •

(7)

2.0ミクロンあるいはそれ以下のものまで容易に 用いることが可能である。また、この発明は個別 ペレット成型の際に必要な有機パインダも特に必 要がないためパインダ除去の工程が省略できる。

また、この発明の方法は、個別ペレット成型法ではきわめてむつかしい 0.3 mm程度の厚さの短薄型焼結案子あるいは比較的に長寸の角柱案子を容易に製造できるので、たとえばブリント配額板へ実装する際にきわめて有利な形状の繋子をつくり

また、この発明の方法は、従来の耐熱性支持材を用いて、金属粉末を焼結する方法に比較して、 このような支持材を炉中に挿入する必要がないの で、炉の利用効率がすぐれており、さらに、支持 材による素子の汚染の心配も全くない。

また、との発明の方法は、あらかじめ金属粉末を加圧成型して焼給するので、支持材上に金属粉末を収せてほとんど加圧しないで焼給する方法にくらべて、焼給処理温度を低下でき、焼給時間を短縮させるととが可能である。

とのような、賭々の欠陥を補償して、リード付き のチップ素子 4 全体の緊密な一体化を図るために 再焼結を行なうのである。

再焼結の温度および時間は 1500 ~ 2100 ℃ で10 ~ 6 0 分が適当であり、空気を含まない雰囲気で行ない、通常、 10⁻⁴~ 10⁻⁶Torr の真空が用いられる。

以上のように、この発明のコンデンサ用焼結案子の製造方法は、弁作用金属粉末を加圧成型して 焼結し、その成型焼結体を細かく製断するととも に各製断片にリード部を接合した後再び焼結する ことを特徴とするため、素材金属粉末にすぐれた 流れ性を必要とせずに小型のコンデンサ用焼結案 子を能率よく製造することができるという効果が ある。

(8)

実施例 1: 市阪のタンタル粉末(粒度 100 メッシュ以下) 1.2 タを 3 0 mm (様) × 1 0 mm (横) × 0.5 mm (厚) の大きさの板状に加圧成型し、1600°C で 2 0 分、10⁻⁵~10⁻⁶Torr の真空中で焼結して焼結体をつくり、しかるのちに自動ダイシングマシンで切断して、0.5 mm (様) × 0.5 mm (横) × 0.5 mm (模) × 0.5 mm (校) × 0.5 mm (K) × 0.5

実施例 2 : タンタル粉末(粒度 100 メッシュ)

(9)

以下)559を20m角の塊状に加圧成型し、1500°Cで60分、10⁻⁶~ 10⁻⁶Torr の真空中で鋭 結し、これをダイヤモンドカッタで厚さ0.3 mmの 様板にスライスして、さらに、ダイサーを用いて 0.3 mm角のチップ架子に切断する。これに0.15 mm がのタンタル線を面に並行に抵抗容接して、 1900°Cで15分10⁻⁵~ 10⁻⁶Torr の真空中で再錦 結してコンデンサ陽極案子を得た。

突施例 3 : タンタル粉末(粒度 100 メッシュ以下) 5 0 タを 2 0 mm角の塊状に加圧成型し、 10^{-4} ~ 10^{-5} Torr の真空中において 1700℃で 2 0 分娩結し、これをダイヤモンドカッタを用いて、 2.0 mm角の架子を切りだして、これに 0.5 mm径、深さ 0.8 mmの小孔をドリルで設けて、これに 0.35 mmの のタンタル線を挿入して、この線が抜けない程度に軽く架子をブレスで押して、 1800℃で 2 0 分、 10^{-5} ~ 10^{-6} Torr の其空中で再焼給して、コンデンサ架子を得た。

実施例4: タンタル粉末の平均粒径が約3.0ミクロンのものを用いて、上記の実施例1と同様(11)

の方法で統結案子を得た。

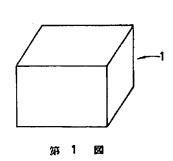
4. 図面の簡単な説明

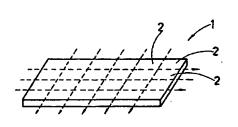
第1 図かよび第2 図はそれぞれとの発明における成型体の一例を示す好視図、第3 図ないし第6 図はそれぞれリード級の接合超級例を示す斜視図である。

1 …成型体、2 … 敷断片、3 … リード線、4 … チップ素子

代理人 弁理士官井 英夫

(12)





第 2 図

